(12) NACH DEM VERT ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMEN EIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



PCT

Rec'd PCT/PTO 18 JUL 2005

10/54255 (10) Internationals Veriffontlishungs

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/059634 A1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 30. Juni 2005 (30.06.2005)

(51) Internationale Patentklassifikation⁷:

G02F 1/03

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/010949

(22) Internationales Anmeldedatum:

30. September 2004 (30.09,2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 203 18 348.7 25. November 2003 (25.11.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): LINOS PHOTONICS GMBH & CO. KG [DE/DE]; Königsallee 23, 37081 Göttingen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FEHN, Thomas [DE/DE]; Friesenerstrasse 36, 96317 Kronach (DE). BALLE, Stefan [DE/DE]; Hans-Mannhardt-Str. 5, 82110 Germering (DE). POGGEL, Sven [DE/DE]; Reschstrasse 6, 82216 Maisach (DE).

(74) Anwalt: SÄGER, Manfred; Römersteig 2, Postfach 5, CH-7304 Maienfeld (CH).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

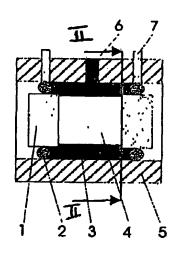
Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ELECTROOPTICAL ELEMENT

(54) Bezeichnung: ELEKTROOPTISCHES ELEMENT



(57) Abstract: An electrooptical element is disclosed, made from a crystal (4), for an electrooptical modulator (EOM), for example, a Pockels cell, comprising a housing (5), with the crystal (4) arranged therein in the form of a vertical cylinder, the both end surfaces of which form a front plane, for entry of a light beam and an outlet plane (41), at a separation from the above, with an annular electrode (1) in contact with each of the above and with a retainer, between the housing (5) and both the outer region of the crystal (4) and the two annular electrodes (1). The invention is characterised in that the retainer is embodied as an O-ring (2), concentrically enclosing each annular electrode (1) and forming a closed annular chamber between itself and the housing (5), made from an electrically-conducting material and a hardened sealing compound (3), filling the annular chamber.

(57) Zusammenfassung: Es ist elektrooptisches Element aus einem Kristall (4) für einen elektrooptischen Modulator (EOM), z.B. Pockelszelle, mit einem Gehäuse (5), mit dem darin angeordneten Kristall (4) in Form eines senkrechten Zylinders, dessen beide Deckflächen eine Frontebene für den Eintritt eines Lichtstrahls und eine mit Abstand dazu angeordneten Austrittsebene (41) bilden und an denen je eine Ringelektrode (1) anliegt, und mit einer zwischen dem Gehäuse (5) einerseits und sowohl dem Mantelbereich des Kristalls (4) als auch den beiden Ringelektroden (1) andererseits vorgesehenen Halterung bekannt. Diese ist

dadurch gekennzeichnet, dass die Halterung aus einem sich konzentrisch um jede Ringelektrode (1) erstreckenden, zwischen sich und dem Gehäuse (5) einen abgeschlossenen Ringraum bildenden O-Ring (2) aus einem elektrisch leitfähigen Werkstoff und einer den Ringraum ausfüllenden erhärteten Vergussmasse (3) besteht.

Elektrooptisches Element

Die Erfindung betrifft ein gattungsgemässes elektrooptisches Element gemäss dem Oberbegriff des Hauptanspruchs zwecks Einbau in elektrooptischen Modulator (EOM) z.B. Pockelszelle, einem Gehäuse, dem darin angeordenten mit Kristall als senkrechter Zylinder, z.B. Kreiszylinder Quader, dessen beide Deckflächen Frontebene für den Eintritt eines Lichtstrahls und eine mit Abstand dazu angeordneten Austrittsebene bilden und an denen je eine Ringelektrode anliegt, und mit einer zwischen dem Gehäuse einerseits und sowohl dem Mantelbereich des Kristalls als auch den beiden Ringelektroden andererseits vorgesehenen Halterung.

Solche Elemente sind bekannt. Nachdem alle Kristalle elektrooptischen Elemente piezoelektrische Wirkungen aufweisen, zeigen bei periodischen Änderungen des angelegten elektrischen Feldes die Elemente mechanische Dehnungen, also Eigenschwingungen bei Eigenfrequenzen -sogenannte Piezoresonanzen- , welche eine zusätzliche Änderung der optischen Dichte bewirken und bei der Übertragung elektrischen Ansteuersignals des der Phase

Lichtstrahls überlagert sind, was in hohem Masse unerwünscht ist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, diese Eigenschwingungen zu reduzieren.

Diese Aufgabe wird bei einem gattungsgemässen elektrooptischen Element gemäss dem Oberbegriff des Hauptanspruchs erfindungsgemäss durch kennzeichnende Merkmale namlich dadurch gelöst, dass die Halterung aus einem sich konzentrisch um jede Ringelektrode erstreckenden, zwischen sich und dem einen abgeschlossenen Ringraum bildenden O-Ring aus einem elektrisch leitfähigen Werkstoff und einer den Ringraum ausfüllenden erhärteten Vergussmasse besteht.

Durch die Vergussmasse werden in überraschend einfacher Weise mit Vorteil die Eigenschwingungen und qqf. die resonanten Überhöhungen allereinfachsten Art und Weise herstellbar reduziert, was nicht gesicherter Erkenntnis zurückzuführen sein könnte, dass die Vergussmasse als Schallabsorber wirkt.

Wenn in zweckmässiger Ausgestaltung die Vergussmasse und die Form des Ringraums so ausgewählt sind, dass die Schallkennimpedanz an das elektrooptische Element angepasst ist, so ergibt sich als zusätzlicher Vorteil eine maximale Reduktion der Eigenschwingungen.

Weitere zweckmässige Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet. Ein Ausführungsbespiel der Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert. In dieser zeigt:

Figur 1 ein elektrooptisches Element, im schematischen Querschnitt, und

Figur 2 eine Schnitt II-II gemäss Figur 1.

Das elektrooptische Element gemäss Figur 1 weist ein Gehäuse 5 mit einem darin angeordneten Kristall 4 in Form eines senkrechten Kreiszylinders, auf und ist für den Einsatz bei einem transversalen EOM, z.B. eine Pockelszelle, gedacht. Dessen beide Deckflächen dienen als Frontebene für den Eintritt eines eintretenden Lichtstrahls und als eine parallel sowie mit Abstand dazu angeordnete Austrittsebene 41 für den Lichtstrahl. An den Deckflächen liegt eine Ringelektrode 1 an.

Zwischen dem Gehäuse 5 einerseits und sowohl dem Mantelbereich des Kristalls 4 als auch den beiden Ringelektroden 1, die mit einem Anschlusskontakt 7 versehen sind, andererseits ist für diese Teile (1,4) eine Halterung vorgesehen.

Diese Halterung weist einen sich konzentrisch um jede Ringelektrode 1 erstreckenden, zwischen sich und dem Gehäuse einen abgeschlossenen Ringraum bildenden O-Ring 2 aus einem elektrisch leitfähigen Werkstoff auf. Das Gehäuse 5 ist ferner in seinem Mantel mit einer Einfüllöffnung 6 versehen, über die eine Vergussmasse aus einem Kunststoff in den Ringraum eingefüllt wird, so dieser den Ringraum vollständig ausfüllt und danach erhärtet. Hierdurch werden der Kristall 4 und teilweise die beiden Ringelektroden 1,

soweit diese nicht schon von dem O-Ring gehalten sind in dem Gehäuse 5 fixiert.

Durch Wahl der Form des Ringraumes und des Kunststoffes können Eigenschwingungen des Kristalls wirksam gedämpft werden. Als Kunststoffe für die Vergussmasse kommen Harzen, Epoxiden, Lacken, Wachsen, Thermoplasten, Elastomeren, Duromeren, und/oder Acrylaten in Betracht.

ANSPRÜCHE

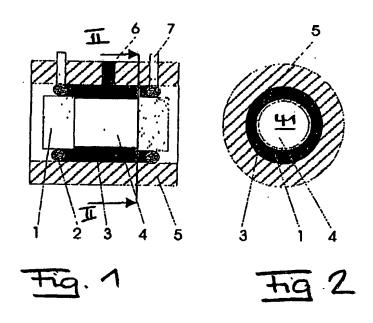
1. Elektrooptisches Element aus einem Kristall für elektrooptischen Modulator einen (EOM), Pockelszelle, mit einem Gehäuse (5), mit dem darin angeordenten Kristall (4) in Form eines senkrechten Zylinders, dessen beide Deckflächen eine Frontebene für den Eintritt eines Lichtstrahls und eine mit Abstand dazu angeordneten Austrittsebene (41) bilden und an denen je eine Ringelektrode (1) anliegt, und mit einer zwischen dem Gehäuse einerseits und sowohl dem Mantelbereich des Kristalls als auch beiden Ringelektroden andererseits vorgesehenen Halterung,

dadurch gekennzeichnet, dass die Halterung aus einem sich konzentrisch um jede Ringelektrode (1) erstreckenden, zwischen sich und dem Gehäuse (5) einen abgeschlossenen Ringraum bildenden O-Ring (2) aus einem elektrisch leitfähigen Werkstoff und einer den Ringraum ausfüllenden erhärteten Vergussmasse (3)

2. Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass das Gehäuse (5) eine Einfüllöffnung (6) für die Vergussmasse (3) in seinem Mantel aufweist.

- 3. Element nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Vergussmasse (3) aus einem Kunststoff besteht.
- 4. Element nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Kunststoff für die Vergussmasse (3) aus Harzen, Epoxiden, Lacken, Wachsen, Thermoplasten, Elastomeren, Duromeren, und/oder Acrylaten besteht.





Interest onal Application No
PCT/EP2004/010949

PCT/EP2004/010949 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G02F1/03 According to international Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by dassification symbols) IPC 7 G02F Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, INSPEC, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. Α PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 1-4 vol. 008, no. 165 (P-291), 31 July 1984 (1984-07-31) & JP 59 061817 A (NIPPON DENKI KK), 9 April 1984 (1984-04-09) abstract; figure 2 KUZOVKOVA T A ET AL: "Laser electrooptic 1-4 Q-switch with stable contrast" INSTRUMENTS AND EXPERIMENTAL TECHNIQUES USA, vol. 35, no. 1, 1 February 1992 (1992-02-01), pages 122-124, XP009043093 ISSN: 0020-4412 the whole document

| Further documents are listed in the continuation of box C. | χ Patent family members are listed in annex. | | |
|--|---|--|--|
| Special categories of cited documents : | | | |
| *A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E" earlier document but published on or after the international filling date *L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed | "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family | | |
| Date of the actual completion of the international search | Date of mailing of the international search report | | |
| 28 January 2005 | 04/02/2005 | | |
| Name and mailing address of the ISA | Authorized officer | | |
| European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 | Lüssem, G | | |



Ints Conal Application No
PCT/EP2004/010949

| | (Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | | | |
|------------|--|-----------------------|--|--|--|
| Category ° | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. | | | |
| A | DD 254 867 A3 (ADW DER DDR,DD) 16 March 1988 (1988-03-16) page 3, lines 35-59; figure 1 | 1-4 | | | |
| A | US 4 229 079 A (WAYNE ET AL) 21 October 1980 (1980-10-21) column 4, line 20 - column 7, line 14; figure 1 | 1-4 | | | |
| A | US 5 221 988 A (JUHASZ ET AL) 22 June 1993 (1993-06-22) column 3, line 44 - column 4, line 25; figure 1 | 1-4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Information on patent family members

Interponal Application No PCT/EP2004/010949

| Patent document cited in search report | | Publication date | | Patent family member(s) | Publication |
|--|----|------------------|----------------------|--|-------------|
| JP 59061817 | | 09-04-1984 | NONE | member(s) | date |
| DD 254867 | А3 | 16-03-1988 | NONE | | |
| US 4229079 | A | 21-10-1980 | CA DE FR JP | 1131743 A1 2929523 A1 2431714 A1 55018693 A | |
| US 5221988 | A | 22-06-1993 | NONE | | |

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 G02F1/03

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 G02F

| Recherchie | nte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, | soweit diese unter die recherchlerten Gebiet | e fallen |
|---|---|--|---|
| Während d | er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank | (Name der Datenbank und avtil verwendete | Suchborritta |
| | ternal, WPI Data, INSPEC, PAJ | A STATE OF THE STA | Suchbegrine) |
| C. ALS WE | ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN | | |
| Kategorie® | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Anga | be der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
| . A | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 008, Nr. 165 (P-291), 31. Juli 1984 (1984-07-31) & JP 59 061817 A (NIPPON DENKI K 9. April 1984 (1984-04-09) Zusammenfassung; Abbildung 2 | K), | 1-4 |
| A | KUZOVKOVA T A ET AL: "Laser ele Q-switch with stable contrast" INSTRUMENTS AND EXPERIMENTAL TEC USA, Bd. 35, Nr. 1, 1. Februar 1992 (1992-02-01), Se 122-124, XP009043093 ISSN: 0020-4412 das ganze Dokument | HNIQUES | 1-4 |
| X Weite | ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu | X Siehe Anhang Patentfamilie | |
| Besondere A' Veröffer aber ni E' älteres L Anmste L' Veröffen scheine andere soll ode ausgefi O' Veröffer eine Be P' Veröffen | Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: Itlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, cht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen dedatum veröffentlicht worden ist tlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft eren zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer n im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie | "T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioniätsdatum veröffentlicht Anmeldung nicht kollidien, sondern nur Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann allein aufgrund dieser Veröffentlich | worden ist und mit der zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden tung; die beanspruchte Erfindung hung nicht als neu oder auf chtet werden tung; die beanspruchte Erfindung ait beruhend befrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und naheliegend ist |
| Datum des A | bschlusses der Internationalen Recherche | Absendedatum des internationalen Rec | cherchenberichts |
| 28 | 3. Januar 2005 | 04/02/2005 | |
| Name und Po | ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk | Bevollmåchtigter Bediensteter | |
| | NL - 2200 nV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 | Lüssem, G | |

| | ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN | |
|------------|--|--------------------|
| Kategorie° | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
| 4 | DD 254 867 A3 (ADW DER DDR,DD) 16. März 1988 (1988-03-16) Seite 3, Zeilen 35-59; Abbildung 1 | 1-4 |
| \ | US 4 229 079 A (WAYNE ET AL) 21. Oktober 1980 (1980-10-21) Spalte 4, Zeile 20 - Spalte 7, Zeile 14; Abbildung 1 | 1-4 |
| | US 5 221 988 A (JUHASZ ET AL) 22. Juni 1993 (1993-06-22) Spalte 3, Zeile 44 - Spalte 4, Zeile 25; Abbildung 1 | 1-4 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | Datum der Veröffentlichung | | Mitglied(er) der Patentfamilie | Datum der Veröffentlichung | |
|-------------|----|-------------------------------|----------------------|--|--|--|
| JP 59061817 | A | 09-04-1984 | KEINE | | | |
| DD 254867 | А3 | 16-03-1988 | KEINE | | | |
| US 4229079 | A | 21-10-1980 | CA DE FR JP | 1131743 A1 2929523 A1 2431714 A1 55018693 A | 14-09-1982 07-02-1980 15-02-1980 08-02-1980 | |
| US 5221988 | Α | 22-06-1993 | KEINE | | | |